(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000 — 321771

(P2000-321771A)

(43)公開日 平成12年11月24日(2000.11.24)

(51) Int. C1. 7 G03F 7/039	識別記号 601	F I G03F 7/039	601	7 2H025	-73-h' (参考)
C08F220/04 220/18 220/28		C08F22O/04 22O/18 22O/28		4J002 4J100	·
C08K 5/00	審査請又	C08K 5/00 対 未請求 請求項の数2	OL	(全32頁)	最終頁に続くし
(21)出願番号	特願平11-127296	(71)出願人 0000052	01		
(22)出願日	平成11年5月7日(1999.5.7)	神奈川 (72)発明者 佐藤 伯 静岡県村	表南足柄で 建一郎 秦原郡吉に	ム株式会社 市中沼210番地 田町川尻4000番	
		(72)発明者 児玉 非 静岡県核	秦原郡吉日	· 田町川尻4000番	等地 富士写 等地 富士写
		(74)代理人 1000738	レム株式: 74 萩野 ³		
				t	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 遠紫外光、とくにArFエキシマレーザー光を使用する上記ミクロフォトファブリケーション本来の性能向上技術の課題を解決することであり、具体的には、現像欠陥の発生が防止され、得られるレジストパターンプロファイルが優れ、且つコンタクトホールの解像性が優れたポジ型レジスト組成物を提供すること。

【解決手段】 特定の構造の繰り返し単位を有する、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、活性光線または放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記一般式(I) で示される繰り返し単位、下記一般式(II) で示される繰り返し単位、及び下記一般式(III-a) ~ (III-d) で示される繰り返し単位のうち少なくとも1種を含有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、

(B) 活性光線または放射線の照射により酸を発生する 化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成 物。

$$\begin{array}{c} -\left(CH_{2}-\stackrel{R_{1}}{C}\right) \\ -\left(CH_{2}-\stackrel$$

[{比2}]
$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

$$-(CH_{2}-C)$$

$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

$$-(CH_{$$

上記式中、R₁は、水素原子又はメチル基を表す。R₂は 40 炭素数 1~4個のアルキル基を表す。R₃、R₄は各々独立に水素原子又は炭素数 1~4個のアルキル基を表す。R₄~R₁,は各々独立に水素原子または置換基を有していてもよいアルキル基を表す。Rは、水素原子あるいは、置換基を有していてもよい、アルキル基、環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。mは、1~10の整数を表す。Xは、単結合又は、置換基を有していてもよい、アルキレン基、環状アルキレン基、アリーレン基あるいは、エーテル基、チオエーテル基、カルポニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド 50

(III-d)

基、ウレタン基、ウレア基からなる群から選択される単独、あるいはこれらの基の少なくとも2つ以上が組み合わされ、酸の作用により分解しない2価の基を表す。 2 は、単結合、エーテル基、エステル基、アミド基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。 R₁は、単結合、アルキレン基、アリーレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。 R₁は、アルキレン基、アリーレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。 R₁はであるわせた2価の基を表す。 R₁はであるわせた2価の基を表す。 R₁はであるいな、アルキル目の基、環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。 R₁は、水素原子あるいは、置換基を有していてもよい、アルキル基、環状アルキル基、アルケニル基、アリール基又はアラルキル基を表す。 Aは、下記に示す官能基のいずれかを表す。

$$(L3)$$
 $-SO_2-NH-C O$
 $-SO_2-NH-C O$
 O
 $-NH-C-NH-SO_2 -SO_2-NH-C-NH O$
 O
 O

【請求項2】 フッ素系及び/又はシリコン系界面活性 剤を含有することを特徴とする請求項1に記載のポジ型 レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LSIや高容量 マイクロチップの製造などの超マイクロリソグラフィプロセスやその他のフォトファブリケーションプロセスに使用するポジ型レジスト組成物に関するものである。 更に詳しくは、現像欠陥の発生が防止され、得られるレジストパターンプロファイルが優れ、且つコンタクトホールの解像力が優れたポジ型レジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の製造に於いてはハーフミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。その必要性を満たすためにフォトリソグラフィーに用いられる露光装置の使用波長は益々短波化し、今では、遠紫外線の中でも短波長のエキシマレーザー光(XeCl、KrF、ArFなど)を用いることが検討されるまでになってきている。この波長領域におけるリソグラフィーのパターン形成に用いられるものとして、化学増幅系レジストがある。

【0003】一般に化学増幅系レジストは、通称2成分系、2.5成分系、3成分系の3種類に大別することができる。2成分系は、光分解により酸を発生する化合物

(以後、光酸発生剤という)とバインダー樹脂とを組み合わせている。該バインダー樹脂は、酸の作用により分解して、樹脂のアルカリ現像液中での溶解性を増加させる基(酸分解性基ともいう)を分子内に有する樹脂である。2.5成分系はこうした2成分系に更に酸分解性基を有する低分子化合物を含有する。3成分系は光酸発生剤とアルカリ可溶性樹脂と上記低分子化合物を含有するものである。

【0004】上記化学増幅系レジストは紫外線や遠紫外線照射用のフォトレジストに適しているが、その中でさ 10 らに使用上の要求特性に対応する必要がある。ArF光源用のフォトレジスト組成物としては、部分的にヒドロキシ化したスチレン系樹脂よりもさらに吸収の少ない

(メタ) アクリル系樹脂を光によつて酸を発生する化合物と組み合わせたフォトレジスト組成物が提案されている。例えば特開平7-199467号、同7-252324号などがある。中でも特開平6-289615ではアクリル酸のカルボキシル基の酸素に3級炭素有機基がエステル結合した樹脂が開示されている。

【0005】さらに特開平7-234511号ではアク 20 リル酸エステルやフマル酸エステルを繰り返し単位とす る酸分解性樹脂が開示されているが、パターンプロファ イル、基板密着性などが不十分であり、満足な性能が得 られていないのが実情である。

【0006】更にまた、ドライエッチング耐性付与の目的で脂環式炭化水素部位が導入された樹脂が提案されている。特開平9-73173号、特開平9-90637号、特開平10-161313号公報には、脂環式基を含む構造で保護されたアルカリ可溶性基と、そのアルカリ可溶性基が酸により脱離して、アルカリ可溶性となら 30しめる構造単位を含む酸感応性化合物を用いたレジスト材料が記載されている。

【0007】また、特開平9-90637号、同10-207069号、同10-274852号公報には、特定ラクトン構造を有する酸分解性樹脂を含むレジスト組成物が記載されている。

【0008】ArF露光用の化学増幅系フォトレジストにおいて、上記のように酸分解性基を含有する樹脂が種々検討されてきたが、未だ改善の余地が存在した。即ち、化学増幅系フォトレジストに用いる酸分解性樹脂に 40より、プロファイルの形状(プロファイルのトップ形状が庇状になる)、解像力(特に、コンタクトホールの解像力)、現像性(現像欠陥やスカムの発生)が劣化する場合があった。これらを解決するために、さらなるモノ

マー成分を共重合すると感度が劣化してしまうという結果となった。特に、現像欠陥を如何に改良するかという指針がないのが現状である。従って、これらを解決するための手段としてどのようにレジスト組成物を設計すればよいか明確でないのが現状である。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、遠紫外光、とくにArFエキシマレーザー光を使用する上記ミクロフォトファブリケーション本来の性能向上技術の課題を解決することであり、具体的には、現像欠陥の発生が防止され、得られるレジストパターンプロファイルが優れ、かつコンタクトホールの解像性が優れたポジ型レジスト組成物を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、ポジ型化 学増幅系レジスト組成物の構成材料を鋭意検討した結 果、特定の構造の繰り返し単位を有する酸分解性樹脂を 用いることにより、本発明の目的が達成されることを知 り、本発明に至った。即ち、上記目的は下記構成によっ て達成される。

(1) (A) 下記一般式(I) で示される繰り返し単位、下記一般式(II) で示される繰り返し単位、及び下記一般式(III-a) ~ (III-d) で示される繰り返し単位のうち少なくとも1種を含有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、(B) 活性光線または放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

[0011]

【化4】

【0012】 【化5】

5
$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

$$X-O-C-C-O-C-O-R$$

$$R_{7}-R_{8}-R_{10}-R_{12}$$

$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

$$-(CH_{2}-C) - (III-a)$$

【0013】上記式中、R. は、水素原子又はメチル基 を表す。R.は炭素数1~4個のアルキル基を表す。 R,、R,は各々独立に水素原子又は炭素数1~4個のア ルキル基を表す。R₅~R₁,は各々独立に水素原子また は置換基を有していてもよいアルキル基を表す。Rは、 水素原子あるいは、置換基を有していてもよい、アルキ ル基、環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を 表す。mは、1~10の整数を表す。Xは、単結合又 は、置換基を有していてもよい、アルキレン基、環状ア ルキレン基、アリーレン基あるいは、エーテル基、チオ エーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、ス ルフォンアミド基、ウレタン基、ウレア基からなる群か

ら選択される単独、あるいはこれらの基の少なくとも2 つ以上が組み合わされ、酸の作用により分解しない2価 の基を表す。Zは、単結合、エーテル基、エステル基、 アミド基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2 価の基を表す。R1、は、単結合、アルキレン基、アリー レン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。R 」、は、アルキレン基、アリーレン基、又はこれらを組み 合わせた2価の基を表す。R.,は置換基を有していても よい、アルキル基、環状アルキル基、アリール基又はア ラルキル基を表す。Rid、水素原子あるいは、置換基 を有していてもよい、アルキル基、環状アルキル基、ア 40 ルケニル基、アリール基又はアラルキル基を表す。A

は、下記に示す官能基のいずれかを表す。

[0014] 【化6】

【0015】(2) フッ素系及び/又はシリコン系界 面活性剤を含有することを特徴とする前記(1)に記載 のポジ型レジスト組成物。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物に ついて詳細に説明する。(A)の酸の作用によりアルカ リ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂(以下、酸分 解性樹脂ともいう)。

【0017】一般式(I)、(III)、(III-a)~(III -d) において、R: ~R. の炭素数1~4のアルキル基と しては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピ ル基、nープチル基、イソプチル基、secープチル 基、t-プチル基等を挙げることができる。R。~ R₁, R、R₁, R₁, のアルキル基としては、直鎖状、 分岐状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していても よい。直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数1 ~12個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好まし く、より好ましくは炭素数1~10個の直鎖状あるいは 分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エ チル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、 イソプチル基、secープチル基、tープチル基、ペン チル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル 基、デシル基である。R、Ru、Ruの環状のアルキル 50 基としては、炭素数3~30個のものが挙げられ、具体

的には、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボルニル基、ボロニル基、トリシクロデカニル基、ジシクロペンテニル基、ノボルナンエボキシ基、メンチル基、イソメンチル基、ネオメンチル基、テトラシクロドデカニル基、ステロイド残基等を挙げることができる。

7

【0018】R、R₁₄、R₁₅のアリール基としては、炭素数6~20個のものが挙げられ、置換基を有していてもよい。具体的にはフェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。R、R₁₄、R₁₅のアラルキル基としては、炭素数7~20個のものが挙げられ、置換基を有していてもよい、ペンジル基、フェネチル基、クミル基等が挙げられる。R₁₄のアルケニル基としては、炭素数2~6個のアルケニル基が挙げられ、具体的にはビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、シクロペンテニル基、シクロペキセニル基、3-オキソシクロペキセニル基、3-オキソシクロペンテニル基、3-オキソインデニル基等が挙げられる。これらのうち環状のアルケニル基は、酸素原子を含んでいてもよい。

【0019】連結基Xとしては、置換基を有していてもよい、アルキレン基、環状アルキレン基、アリーレン基あるいは、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基、ウレア基からなる群から選択される単独、あるいはこれらの基の少なくとも2つ以上が組み合わされ、酸の作用により分解しない2価の基が挙げられる。 Z は、単結合、エーテル基、エステル基、アミド基、アルキレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基を表す。

 R_{13} は、単結合、アルキレン基、アリーレン基、又はこれらを組み合わせた 2 価の基を表す。 R_{13} は、アルキレン基、アリーレン基、又はこれらを組み合わせた 2 価の基を表す。 X、 R_{13} 、 R_{14} においてアリーレン基としては、炭素数 $6\sim10$ 個のものが挙げられ、置換基を有していてもよい。具体的にはフェニレン基、トリレン基、ナフチレン基等が挙げられる。 X の環状アルキレン基としては、前述の環状アルキル基が 2 価になったものが挙げられる。 X、 Z、 R_{13} 、 R_{14} におけるアルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。- [C (R a) (R b)] r -

式中、Ra、Rbは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは1~10の整数を表す。連結基Xの具体例を以下に示すが本発明の内容がこれらに限定されるものではない。

[0020] [化7]

【0021】上記アルキル基、環状アルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、アルキレン基、環状アルキレン基、アリーレン基における更なる置換基としては、カルボキシル基、アシルオキシ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、アセチルアミド基、アルコキシカルボニル基、アシル基が挙げられる。ここでアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、プチル基、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロプケル基等の低級アルキル基を挙げることができる。アルコキシ基を挙げることができる。アルコキ

シ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、プトキシ基等の炭素数 1~4個のものを挙げること ができる。アシルオキシ基としては、アセトキシ基等が 挙げられる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原 子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0022】以下、一般式(III-b)における側鎖の構造の具体例として、Xを除く末端の構造の具体例を以下に示すが、本発明の内容がこれらに限定されるものではない。

10 【0023】 【化8】

【0024】以下、一般式(III-c)で示される繰り返し 構造単位に相当するモノマーの具体例を示すが、本発明 の内容がこれらに限定されるものではない。 30

[0025]

【化9】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{2} = \text{CH} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} = \text{C} \\ \text{C} \text{$$

[0026]

【化10】

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \\
CH_{2} = C \\
C - O - CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - NH - SO_{2} - CH_{3}
\end{array}$$
(10)

$$\begin{array}{c}
CH_{2} \\
CH_{2} = C \\
C - O - CH_{2}CH_{2} - NH - C - NH - SO_{2}
\end{array}$$
(14)

[0027]

【化11】

【0028】以下、一般式(III-d)で示される繰り返し 50 構造単位の具体例を示すが、本発明の内容がこれらに限

【化12】

定されるものではない。 【0029】

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{3} = C \\
CH_{3} = C \\
CH_{3} \\
CH_{4} \\
CH_{4} \\
CH_{5} \\
CH_{5$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} = \overset{\mid}{\text{C}} \\ \overset{\mid}{\text{C}} \\ \text{C} - \text{O} - \text{CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{CH}_{2} - \text{SO}_{2} - \text{O} - \overset{\mid}{\text{CH}}_{3} \\ \text{O} \end{array} \tag{2}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} = \text{C} \\ | \\ \text{C} \\ \text{C} - \text{O} - \text{CH}_{2}\text{CH}_{2}\text{CH}_{2} - \text{SO}_{2} - \text{O} - \text{CH} - \text{CH}_{2}\text{CI} \end{array} \tag{3}$$

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{2} = C \\ C \\ C - O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O - CO \end{array}$$
(4)

$$CH_{2}=C$$

$$CH_{2}=C$$

$$C-O-CH_{2}CH_{2}CH_{2}-SO_{2}-O$$

$$(5)$$

[0030]

$$\begin{array}{c}
CH_{2} = C & CH_{3} \\
CH_{2} = C & CH_{3} \\
C = C - CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O - CH - CH_{2}CI
\end{array} (10)$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{2} = C \\
C - O - CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O
\end{array}$$
(11)

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{2} = C \\
C - O - CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O
\end{array}$$
(12)

[0031]

【化14】

$$\begin{array}{c}
CH_{2} = C \\
CH_{2} = C \\
C = O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O - CH_{2} - C - CH_{3} \\
O = O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O - CH_{2} - C - CH_{3}
\end{array}$$
(14)

$$CH_{2} = C$$

$$CH_{2} = C$$

$$C - O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O$$

$$(15)$$

$$\begin{array}{c}
CH_{3} \\
CH_{2} = C \\
C - O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O
\end{array}$$
(16)

$$CH_{2} = C$$

$$C - O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O$$

$$(17)$$

【0032】一般式(III-b)において、R₆~R₁₁として は、水素原子、メチル基が好ましい。Rとしては、水素 原子、炭素数1~4個のアルキル基が好ましい。mは、 $1 \sim 6$ が好ましい。一般式(III-c)において、 R_1 とし ては、単結合、メチレン基、エチレン基、プロピレン 基、プチレン基等のアルキレン基が好ましく、Rusとし ては、メチル基、エチル基等の炭素数1~10個のアル キル基、シクロプロピル基、シクロヘキシル基、樟脳残 基等の環状アルキル基、ナフチル基、ナフチルメチル基 が好ましい。Zは、単結合、エーテル結合、エステル結 40 合、炭素数1~6個のアルキレン基、あるいはそれらの 組み合わせが好ましく、より好ましくは単結合、エステ ル結合である。一般式(III-d)において、R₁₅として は、炭素数 $1\sim4$ 個のアルキレン基が好ましい。 $R_{i,i}$ と しては、置換基を有していてもよい、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ネオペン チル基、オクチル基等の炭素数1~8個のアルキル基、 シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボルニル基、 ボロニル基、イソボロニル基、メンチル基、モルホリノ

もよい、フェニル基、トルイル基、メシチル基、ナフチル基、樟脳残基が好ましい。これらの更なる置換基としては、フッ素原子等のハロゲン原子、炭素数1~4個のアルコキシ基等が好ましい。

【0033】本発明においては一般式(III-a)~一般式(III-d)の中でも、一般式(III-b)、一般式(III-d)で示される繰り返し単位が好ましい。

【0034】本発明において、酸分解性樹脂は、上記以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要要件である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な単量体繰り返し単位との共重合体として使用することができる。

は、炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキレン基が好ましい。 $R_{1.6}$ としては、炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキレン基が好ましい。 $R_{1.6}$ としては、炭素数 $1 \sim 4$ 個のアルキレン基、エチル基、プロピル基、プチル基、ネオペン基、プロピル基、プチル基、ネオペンチル基、アグマンチル基、 $1 \sim 4$ ののではない。 これにより、前記樹脂に要求される性能、特に(1)塗布溶剤に対する溶解性、(2)製膜性(ガラス転移点)、(3) アルカリ現像性、(4)膜べり(親疎水性、アルカリ可基、 $1 \sim 4$ の密着性、 $1 \sim 4$ ののを着性、

(6) ドライエッチング耐性、の微調整が可能となる。 このような共重合単量体としては、例えば、アクリル酸 エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド 類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ピニルエーテ ル類、ピニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽 和結合を1個有する化合物などを挙げることができる。 【0036】具体的には、例えばアクリル酸エステル 類、例えばアルキル(アルキル基の炭素原子数は1~1 0 のものが好ましい) アクリレート (例えば、アクリル 酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、ア クリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル 酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸t-オクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロ キシエチルアクリレート2,2-ジメチルヒドロキシプ ロピルアクリレート、5-ヒドロキシペンチルアクリレ ート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペン タエリスリトールモノアクリレート、ペンジルアクリレ ート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアク

リレート、テトラヒドロフルフリルアクリレートな

ど) ;

【0037】メタクリル酸エステル類、例えばアルキル (アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好まし い。) メタクリレート (例えばメチルメタクリレート、 エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソ プロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキ シルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、 ペンジルメタクリレート、クロルペンジルメタクリレー ト、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメ タクリレート、4ーヒドロキシブチルメタクリレート、 5-ヒドロキシペンチルメタクリレート、2,2-ジメ 30 チルー3-ヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメ チロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリ トールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレー ト、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど): 【0038】アクリルアミド類、例えばアクリルアミ ド、N-アルキルアクリルアミド、 (アルキル基として は炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル 基、プロピル基、プチル基、t-ブチル基、ヘプチル 基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル 基などがある。)、N, N-ジアルキルアクリルアミド 40 (アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例え ばメチル基、エチル基、プチル基、イソプチル基、エチ ルヘキシル基、シクロヘキシル基などがある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2 **ーアセトアミドエチルーN-アセチルアクリルアミドな** 똔;

【0039】メタクリルアミド類、例えばメタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、t-プチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエ 50

チル基、シクロヘキシル基などがある。)、N, N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基などがある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミドなど;

【0040】アリル化合物、例えばアリルエステル類 (例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルなど)、アリルオキシエタノールなど;

10 【0041】ビニルエーテル類、例えばアルキルビニルエーテル(例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1ーメチルー2,2ージメチルプロピルビニルエーテル、2ーエチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルコーテル、ブチルアミノエチルビニルコーテル、ブチルアミノエチルビニルコーテル、ブチルアミノエチルビニルコーテル、ブチルアミノエチルビニ

【0042】ビニルエステル類、例えばビニルプチレート、ビニルイソプチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニルー β -フェニルプチレート、ビニルシクロへキシルカルボキシレートなど;

【0043】イタコン酸ジアルキル類(例えばイタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど);フマール酸のジアルキルエステル類(例えばジブチルフマレートなど)又はモノアルキルエステル類;クロトン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等がある。その他にも、上記種々の繰り返し単位と共重合可能である付加重合性の不飽和化合物であればよい。

【0044】酸分解性樹脂において、各繰り返し単位の の 含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標準現 像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらに はレジストの一般的な必要要件である解像力、耐熱性、 感度等を調節するために適宜設定される。

【0045】酸分解性樹脂中の一般式(I)で示される繰り返し単位の含有量は、全単量体繰り返し単位中30~80モル%が好ましく、より好ましくは32~75モル%、更に好ましくは35~70モル%である。また、酸分解性樹脂中、一般式(II)で示される繰り返し単位の含有量は、全単量体繰り返し単位中30~70モル%が好ましく、より好ましくは32~68モル%、更に好

ましくは $35\sim6$ 5 モル%である。酸分解性樹脂中、一般式 (III-a) \sim (III-d)で表される繰り返し単位の含有量は、全単量体繰り返し単位中 $0.1\sim2$ 0 モル%が好ましく、より好ましくは $0.5\sim1$ 8 モル%、更に好ましくは $1\sim1$ 6 モル%である。

【0046】また、上記更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位の樹脂中の含有量も、所望のレジストの性能に応じて適宜設定することができるが、一般的に、必須繰り返し単位を合計した総モル数に対して99モル%以下が好ましく、より好ましくは90モル%以下、さらに好ましくは80モル%以下である。

【0047】上記のような酸分解性樹脂の分子量は、重量平均(Mw:ポリスチレン標準)で好ましくは1,000~1,000,000、より好ましくは1,500~500,000、更に好ましくは2,000~200,000、より更に好ましくは2,500~100,000の範囲であり、大きい程、耐熱性等が向上する一方で、現像性等が低下し、これらのバランスにより好ましい範囲に調整される。本発明に用いる酸分解性樹脂は、常法に従って(例えばラジカル重合)合成すること20ができる。

【0048】本発明のポジ型レジスト組成物において、酸分解性樹脂のレジスト組成物全体中の添加量は、全固形分中 $40\sim99$. 99重量%が好ましく、より好ましくは $50\sim99$. 97重量%である。

【0049】〔2〕活性光線または放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)本発明で用いられる光酸発生剤は、活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物である。本発明で使用される光酸発生剤としては、光力チオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンピームにより酸を発生する化合物およびそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0050】また、その他の本発明に用いられる光酸発

生剤としては、たとえばジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化物、ローニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物、ジアゾケトスルホン、ジアゾジスルホン化合物等を挙げることができる。また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合10物をポリマーの主鎖または側鎖に導入した化合物を用いることができる。

【0051】さらにV.N.R.Pillai, Synthesis, (1), 1(1980)、A.Abad etal, Tetrahedron Lett., (47)4555(1971)、D.H.R. Barton etal, J. Chem. Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0052】上記電子線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG 1) で表されるオキサゾール誘導体または一般式 (PA G2) で表されるS-トリアジン誘導体。

[0053]

【化15】

【0054】式中、R¹⁰¹は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R¹⁰¹は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y)、をしめす。Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

[0055]

【化16】

【0056】(2)下記の一般式(PAG3)で表され 40るヨードニウム塩、または一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩。

[0057] [化17]

Ar¹ I[®] Z[©]
(PAG3)

R²⁰⁴ S[⊕] Z[⊕]

【0058】ここで式Ar'、Ar'は各々独立に置換も 50 これらに限定されるものではない。

しくは未置換のアリール基を示す。 R¹⁰¹、 R¹⁰¹、 R
¹⁰¹ は各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、 アリール基を示す。

【0059】 2⁻は対アニオンを示し、例えばBF₆-、AsF₆-、PF₆-、SbF₆-、SiF₆-、C1O₆-、CF₇SO₇-等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0060】また R^{101} 、 R^{101} 、 R^{101} のうちの2つおよび Ar^{1} 、 Ar^{1} はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

れるが、これらに限定されるものではない。 ${0062}$ 【化18】

【0061】具体例としては以下に示す化合物が挙げら

[0063]

【化19】

[0064] [化20]

[0065] 【化21】

(PAG3-23)

$$\begin{array}{c} 33 \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\$$

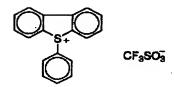
[0066]

【化22】

[0067]

【化23】

[0068] 【化24】 PAG4-37



【0069】一般式 (PAG3)、 (PAG4) で示さ れる上記オニウム塩は公知であり、例えばJ. W. Knapczyk etal, J. Am. Chem. Soc., 91, 145 (1969), A. L. Maycok eta 1, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970), E. Goethas et al, Bul 1. Soc. Chem. Belg., 73, 546, (1964) , H. M. Leicester, J. A 50

me. Chem. Soc., 51, 3587 (1929), J. V. Crivello et al, J. Po lym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2, 807, 648 号 40 および同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の 方法により合成することができる。

【0070】(3)下記一般式(PAG5)で表される ジスルホン誘導体または一般式 (PAG6) で表される イミノスルホネート誘導体。

[0071]

【化25】

$$Ar^3 - SO_2 - SO_2 - Ar^4$$
 $R^{208} - SO_2 - O - N$ (PAG5) (PAG6)

くは未置換のアリール基を示す。R'0'は置換もしくは 未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もし くは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレ ン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げら れるが、これらに限定されるものではない。

[0073]

【0072】式中、Ar'は各々独立に置換もし

(PAG5-15)

[0074]

【化27】

[0075]

【化28】

(PAG6-15)

$$0 \longrightarrow N-0-SO_2 \longrightarrow F \longrightarrow F$$

$$(PAG6-19)$$

【0076】(4)下記一般式(PAG7)で表されるジアゾジスルホン誘導体。

[0077] [化29]

【0078】ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換していてもよいアリール基を表す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0079] 【化30]

(PAG6-16)

【0080】これらの光酸発生剤の添加量は、組成物中の固形分を基準として、通常0.001~40重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.01~20重量%、更に好ましくは0.1~5重量%の範囲で使用される。光酸発生剤の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が40重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、

50 プロセス (特にペーク) マージンが狭くなり好ましくな

11.

【0081】本発明のポジ型レジスト組成物には、必要 に応じて更に酸分解性溶解阻止化合物、染料、可塑剤、 界面活性剤、光増感剤、有機塩基性化合物、及び現像液 に対する溶解性を促進させる化合物等を含有させること ができる。

【0082】本発明のポジ型フォトレジスト組成物に は、好ましくはフッ素系及び/又はシリコン系界面活性 剤を含有する。本発明のポジ型フォトレジスト組成物に は、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフ ッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいず れか、あるいは2種以上を含有することが好ましい。本 発明のポジ型感光性組成物が上記酸分解性樹脂と上記界 面活性剤とを含有することにより、パターンの線幅が一 層細い時に特に有効であり、現像欠陥が一層改良され、 コンタクトホールの解像性がより優れるようになる。こ れらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特 開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-17095 0号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号、特開平8-6 2834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号記載の界面 活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそ のまま用いることもできる。使用できる市販の界面活性 剤として、例えばエフトップEF301、EF303、(新秋田化 成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株) 製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日 本インキ(株) 製)、サーフロンS-382、SC101、102、 103、104、105、106 (旭硝子 (株) 製) 等のフッ素系界 面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができ る。またポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化学工 業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いること 30 ができる。

【0083】界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中 の固形分を基準として、通常0.001重量%~2重量 %、好ましくは0.01重量%~1重量%である。これ らの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いく つかの組み合わせで添加することもできる。上記他に使 用することのできる界面活性剤としては、具体的には、 ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチ レンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエ ーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリ 40 オキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレ ンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノ ニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキ ルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシ プロピレンプロックコポリマー類、ソルビタンモノラウ レート、ソルピタンモノパルミテート、ソルピタンモノ ステアレート、ソルピタンモノオレエート、ソルピタン トリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソル ピタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタ

パルミテート、ポリオキシエチレンソルピタンモノステ アレート、ポリオキシエチレンソルピタントリオレエー ト、ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート等 のポリオキシエチレンソルピタン脂肪酸エステル類等の ノニオン系界面活性剤等を挙げることができる。これら の他の界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形 分100重量部当たり、通常、2重量部以下、好ましく

46

【0084】本発明で用いることのできる好ましい有機 10 塩基性化合物は、フェノールよりも塩基性の強い化合物 である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。

[0085]

は1重量部以下である。

【化31】

【0086】 ここで、R*** 、R**** およびR*** は、同 一または異なり、水素原子、炭素数1~6のアルキル 基、炭素数1~6のアミノアルキル基、炭素数1~6の ヒドロキシアルキル基または炭素数6~20の置換もし くは非置換のアリール基であり、ここでR****とR***は 互いに結合して環を形成してもよい。

[0087]

【化32】

【0088】 (式中、R¹¹¹、R¹¹¹、R¹¹¹ およびR¹¹¹ は、同一または異なり、炭素数1~6のアルキル基を示 す)

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の 窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、 特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素 原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキル アミノ基を有する化合物である。好ましい具体例として は、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未 置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノア ルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジ ン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは 未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、 置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換 ンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノ 50 のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換も

47 しくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペ ラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置 換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙 げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキ ル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリール アミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシ ロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、 水酸基、シアノ基である。好ましい具体的化合物とし て、グアニジン、1, 1-ジメチルグアニジン、1. 1, 3, 3, -テトラメチルグアニジン、2-アミノピ 10 リジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2 ージメチルアミノピリジン、4ージメチルアミノピリジ ン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチ ル) ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノー4ーメチルピリジン、2-アミノー5-メチル ピリジン、2-アミノー6-メチルピリジン、3-アミ ノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-ア ミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチ ル) ピペラジン、N- (2-アミノエチル) ピペリジ ン、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリ 20 ジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジ ン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾー ル、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノー

3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2 - (アミノメチル) - 5 - メチルピラジン、ピリミジ ン、2、4-ジアミノピリミジン、4、6-ジヒドロキ シピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフ オリン、1,5-ジアザビシクロ(4,3,0)ノナー 5-エン、1,8-ジアザビシクロ (5,4,0) ウン デカー7ーエン、2, 4, 5ートリフェニルイミダゾー ル、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N ーヒドロキシエチルモルホリン、N-ベンジルモルホリ ン、シクロヘキシルモルホリノエチルチオウレア (CH METU) 等の3級モルホリン誘導体、特開平11-5 2575号公報に記載のヒンダードアミン類 (例えば該 公報〔0005〕に記載のもの)等が挙げられるがこれ に限定されるものではない。特に好ましい具体例は、 1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノネン、1,8 -ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、1,4 ージアザビシクロ[2.2.2]オクタン、4ージメチルア

ミノピリジン、ヘキサメチレンテトラミン、4,4-ジ

メチルイミダゾリン、ピロール類、ピラゾール類、イミ

ダゾール類、ピリダジン類、ピリミジン類、CHMET

U等の3級モルホリン類、ピス(1, 2, 2, 6, 6-

ペンタメチルー4-ピペリジル) セバゲート等のヒンダ

ードアミン類等を挙げることができる。中でも、1,5

ージアザビシクロ〔4, 3, 0〕ノナー5ーエン、1,

8-ジアザビシクロ〔5, 4, 0〕ウンデカー7-エ

ン、1、4-ジアザビシクロ〔2,2,2〕オクタン、

4-ジメチルアミノピリジン、ヘキサメチレンテトラミ ン、CHMETU、ピス (1, 2, 2, 6, 6-ペンタ メチルー4-ピペリジル) セバゲートが好ましい。

48

【0089】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であ るいは2種以上組み合わせて用いられる。含窒素塩基性 化合物の使用量は、感光性樹脂組成物の全組成物の固形 分に対し、通常、0.001~10重量%、好ましくは 0.01~5重量%である。0.001重量%未満では 上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一 方、10重量%を超えると感度の低下や非露光部の現像 性が悪化する傾向がある。

【0090】本発明のポジ型レジスト組成物は、上記各 成分を溶解する溶剤に溶かして支持体上に塗布する。こ こで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シ クロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、 アープチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレング リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ エチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチ レングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピ レングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコ ールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エ チル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸 メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチ ル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N、N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メ・ チルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、こ れらの溶剤を単独あるいは混合して使用する。

【0091】上記の中でも、好ましい溶剤としては2-ヘプタノン、ャープチロラクトン、エチレングリコール モノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテ ート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロ ピレングリコールモノエチルエーテル、乳酸メチル、乳 酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロ ピオン酸エチル、N-メチルピロリドン、テトラヒドロ フランを挙げることができる。

【0092】本発明のこのようなポジ型レジスト組成物 は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜の膜厚 は $0.2\sim1.2\mu$ mが好ましい。本発明においては、 必要により、市販の無機あるいは有機反射防止膜を使用 することができる。

【0093】反射防止膜としては、チタン、二酸化チタ ン、窒化チタン、酸化クロム、カーボン、αーシリコン 等の無機膜型と、吸光剤とポリマー材料からなる有機膜 型が用いることができる。前者は膜形成に真空蒸着装 置、CVD装置、スパッタリング装置等の設備を必要と する。有機反射防止膜としては、例えば特公平7-69 611記載のジフェニルアミン誘導体とホルムアルデヒ ド変性メラミン樹脂との縮合体、アルカリ可溶性樹脂、 50 吸光剤からなるものや、米国特許 5 2 9 4 6 8 0 記載の

無水マレイン酸共重合体とジアミン型吸光剤の反応物、 特開平6-118631記載の樹脂パインダーとメチロ ールメラミン系熱架橋剤を含有するもの、特開平6-1 18656記載のカルボン酸基とエポキシ基と吸光基を 同一分子内に有するアクリル樹脂型反射防止膜、特開平 8-87115記載のメチロールメラミンとペンゾフェ ノン系吸光剤からなるもの、特開平8-179509記 載のポリビニルアルコール樹脂に低分子吸光剤を添加し たもの等が挙げられる。また、有機反射防止膜として、 プリューワーサイエンス社製のDUV30シリーズや、 DUV-40シリーズ、シプレー社製のAC-2、AC - 3等を使用することもできる。

【0094】上記レジスト液を精密集積回路素子の製造 に使用されるような基板 (例:シリコン/二酸化シリコ ン被覆)上に(必要により上記反射防止膜を設けられた 基板上に)、スピナー、コーター等の適当な塗布方法に より塗布後、所定のマスクを通して露光し、ペークを行 い現像することにより良好なレジストパターンを得るこ とができる。ここで露光光としては、好ましくは150 nm~250nmの波長の光である。 具体的には、Kr 20 Fエキシマレーザー (248 nm)、ArFエキシマレ ーザー (193nm)、F.エキシマレーザー (157 nm)、X線、電子ビーム等が挙げられる。

【0095】現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタ ケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、 エチルアミン、n-プロピルアミン等の第一アミン類、 ジエチルアミン、ジーnープチルアミン等の第二アミン 類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三 アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノール アミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニ ウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキ シド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン 等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用すること ができる。更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール 類、界面活性剤を適当量添加して使用することもでき る。

[0096]

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので 40 はない。

樹脂の合成

合成例(1)樹脂1-1の合成

2-メチル-2-アダマンチルメタクリレート、プチロ ラクトンメタクリレート、メタクリル酸を40/54/ 6の割合で仕込みN、N-ジメチルアセトアミド/テト ラヒドロフラン=5/5に溶解し、固形分濃度20%の 溶液100mLを調製した。この溶液に和光純蒸製V-

65を2mo1%加え、これを窒素雰囲気下、2時間か けて60℃に加熱したN, N-ジメチルアセトアミド1 0mLに滴下した。滴下終了後、反応液を3時間加熱、 再度V-65を1mo1%添加し、3時間攪拌した。反 応終了後、反応液を室温まで冷却し、蒸留水3Lに晶 析、析出した白色粉体を回収した。C'NMRから求め たポリマー組成比は39/53/8であった。また、G PC測定により求めた標準ポリスチレン換算の重量平均 分子量は10400であった。下記構造で示される樹脂 1~14において、上記合成例と同様の操作で下表に示 す組成比、重量平均分子量の樹脂1-2から樹脂14-2を合成した。尚、繰り返し単位1、2、3は構造式の 左からの順番を表す。

[0097]

[0098] 【化34】

[0099]

【化35】

[0100]

[0101]

繰り返し単位1	繰り返し単位2	繰り返し単位3	分子量
(mol%)	(mol%)	(mal%)	
40	48	12	10600
40	44	18	10100
43	49	8	9500
41	45	14	9200
41	51	8	10400
42	47	11	9600
40	55		11300
39	53		9300
40	54		9700
41	49	10	9200
39	46	15	8600
43	55	2	13400
43	53	4	13100
40	58	2	12900
40	56	4	12300
44	53	3	11800
42	54	4	12000
46	51	3	11000
49	47	4	11300
48	47	5	11800
44	54	2	12200
45	52	3	11800
48	49	3	13100
49	46	5	13400
_50	48	2	11900
49	47	4	11800
47	51	2	12100
48	48	4	12900
49	48	3	11200
47	49	4	11400
	40 40 43 41 41 42 40 39 40 41 39 43 43 40 40 44 42 46 49 48 49 50 49 47 48 49	(mol%) (mol%) 40 48 40 44 43 49 41 45 41 51 42 47 40 55 39 53 40 54 41 49 39 46 43 55 43 53 40 58 40 56 44 53 42 54 46 51 49 47 48 47 44 54 45 52 48 49 49 46 50 48 49 47 47 51 48 48 49 48 49 48 49 48	(mol%) (mol%) (mol%) 40 48 12 40 44 16 43 49 8 41 45 14 41 45 14 41 45 14 41 45 11 40 55 5 39 53 8 40 54 6 41 49 10 39 46 15 43 55 2 43 55 2 43 53 4 40 58 2 40 56 4 44 53 3 42 54 4 44 53 3 42 54 4 46 51 3 49 47 4 48 49 3 49 46 5 <

【0102】 〔実施例1~60及び比較例1~4〕

[感光性組成物の調製と評価] 上記合成例で合成した表 2、3に示す樹脂をそれぞれ1.4gと、光酸発生剤 0.2g、有機塩基性化合物 (アミン) 10mg、必要 により界面活性剤(0.15g)を配合し、それぞれ固 形分14重量%の割合でプロピレングリコールモノエチ ルエーテルアセテートに溶解した後、0.1μmのミク ロフィルターで濾過し、実施例1~60のポジ型レジス ト組成物を調製した。また、比較例1~4として、各々 下記樹脂R1あるいは下記樹脂R2と光酸発生剤を用い 40 る以外は、上記実施例1~60と同様にポジ型レジスト 組成物を調製した。

【0103】(樹脂R1)特開平9-73173号公報 に記載の実施例50に用いられている樹脂を樹脂R1と して用いた。

(樹脂R2) 特開平10-274852号公報に記載の 合成例10で合成された樹脂を樹脂R2として用いた。 【0104】下記表2、表3において、PAG-1はト リフェニルスルホニウムトリフレートを表し、PAG-2は、上記(PAG4-36)を表し、PAG-3は、 50 Fステッパーで露光した)で露光した。露光後の加熱処

上記(PAG4-37)を表す。アミンとして、1は、 1, 5-ジアザビシクロ (4.3.0) -5-ノネン (DBN) を表し、2は、ピス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジル) セバゲートを表す。界 面活性剤としては、

W-1:メガファックF176 (大日本インキ (株) 製) (フッ素系)

(シリコーン系)

W-2:メガファックR08 (大日本インキ (株) 製) (フッ素及びシリコーン系)

W-3:ポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化 学工業(株)製)

W-4:ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル を表す。

【0105】(評価試験)得られたポジ型フォトレジス ト液をスピンコータを利用してシリコンウエハー上に塗 布し、130℃で90秒間乾燥、約0.4μmのポジ型 フォトレジスト膜を作成し、それにArFエキシマレー ザー (波長193nm、NA=0.6のISI社製Ar

理を120℃で90秒間行い、2.38%のテトラメチ ルアンモニウムヒドロキシド水溶液で現像、蒸留水でリ ンスし、レジストパターンプロファイルを得た。これら について、以下のようにプロファイル、現像性 (現像欠 陥の発生)を評価した。これらの評価結果を表2、3に 示す。

〔プロファイル〕: レジストパターンプロファイル断面 形状が矩形なものを〇、その断面形状の先端部が庇形状 を示すものを×とした。

【0106】 〔現像欠陥(数)〕:6インチのBare 10 0.25μmのレジストパターン (Hole Duty比=1/ Si基板上に各レジスト膜を0.5μmに塗布し、真 空吸着式ホットプレートで130℃、60秒間乾燥し た。次に、 0.35μ mコンタクトホールパターン (H ole Duty比=1:3) のテストマスクを介して Canon製FPA3000EX5により露光した後、

露光後加熱を120℃で90秒間行った。引き続き2. 38%TMAH (テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド水溶液)で60秒間のパドル現像後、純水で30秒間 水洗し、ポストペークを110℃で120秒行い、スピ ン乾燥した。こうして得られたサンプルをケーエルエー ・テンコール(株)製KLA-2112機により現像欠 陥数を測定し、得られた1次データ値を現像欠陥数とし た。

【0107】 〔コンタクトホールの解像力〕ホール径 2) を再現する露光量で解像するコンタクトホール径を もってコンタクトホールの解像力とした。

[0108]【表2】

実施列1 1-1 PAG-1 2 ○ 60 0.21 実施列2 1-3 PAG-2 1 ○ 70 0.21 実施列3 2-1 PAG-3 1 ○ 60 0.22 実施列4 2-2 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施列5 3-1 PAG-1 1 ○ 70 0.21 実施列6 3-2 PAG-3 2 ○ 90 0.21 実施列6 3-2 PAG-3 2 ○ 90 0.21 実施列7 4-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施列10 5-2 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施列10 5-2 PAG-1 1 ○ 90 0.22 実施列11 5-3 PAG-2 1 ○ 90 0.22 実施列12 6-1 PAG-2 1 ○ 80 0.21 実施列13 6-2	No.	機脂	光酸発生剂	アミン	パターンプロ	現像欠陥	エンタクトもーロの
実施例1 1-1 PAG-1 2 O 60 0.21 実施例2 1-3 PAG-2 1 O 70 0.21 実施例3 2-1 PAG-3 1 O 60 0.22 実施例4 2-2 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例5 3-1 PAG-1 1 O 70 0.21 実施例6 3-2 PAG-3 2 O 90 0.21 実施例7 4-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例7 4-1 PAG-1 1 O 60 0.22 実施例9 5-1 PAG-2 1 O 70 0.21 実施例10 5-2 PAG-1 1 O 90 0.22 実施例11 5-3 PAG-3 1 O 90 0.22 実施例13 6-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例14 7-1 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3<					ファイル		
実施例3 2-1 PAG-3 1 O 60 0.22 実施例4 2-2 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例5 3-1 PAG-1 1 O 70 0.21 実施例6 3-2 PAG-3 2 O 90 0.21 実施例7 4-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例8 4-2 PAG-1 1 O 60 0.22 実施例9 5-1 PAG-2 1 O 70 0.21 実施例10 5-2 PAG-1 1 O 90 0.22 実施例11 5-3 PAG-3 1 O 80 0.21 実施例12 6-1 PAG-2 1 O 90 0.22 実施例13 6-2 PAG-2 1 O 90 0.22 実施例14 7-1 PAG-1 2 O 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 O 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 O 80 0.22 実施例19 9-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例19 9-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例20 9-3 PAG-2 1 O 80 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 O 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 上校例1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例1	1-1	PAG-1	2	0	60	
実施例4 2-2 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例5 3-1 PAG-1 1 ○ 70 0.21 実施例6 3-2 PAG-3 2 ○ 90 0.21 実施例7 4-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例8 4-2 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例8 4-2 PAG-1 1 ○ 60 0.22 実施例9 5-1 PAG-2 1 ○ 70 0.21 実施例10 5-2 PAG-1 1 ○ 90 0.22 実施例11 5-3 PAG-3 1 ○ 80 0.21 実施例12 6-1 PAG-2 1 ○ 90 0.22 実施例13 6-2 PAG-2 1 ○ 90 0.22 実施例14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 ○ 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 ○ 90 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 ○ 80 0.22 実施例19 9-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 80 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 ○ 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 ○ 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 ○ 80 0.22	実施例2	1-3	PAG-2	1	0	70	0.21
実施例5 3-1 PAG-1 1 ○ 70 0.21 実施例6 3-2 PAG-3 2 ○ 90 0.21 実施例7 4-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例8 4-2 PAG-1 1 ○ 60 0.22 実施例9 5-1 PAG-2 1 ○ 70 0.21 実施例10 5-2 PAG-1 1 ○ 90 0.22 実施例11 5-3 PAG-3 1 ○ 80 0.21 実施例12 6-1 PAG-2 1 ○ 90 0.22 実施例13 6-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 ○ 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例19 9-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 80 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例27 13-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 ○ 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22	実施例3	2-1	PAG-3	1	0	60	0.22
実施例 6 3-2 PAG-3 2 ○ 90 0.21 実施例 7 4-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例 8 4-2 PAG-1 1 ○ 60 0.22 実施例 9 5-1 PAG-2 1 ○ 70 0.21 実施例 10 5-2 PAG-1 1 ○ 90 0.22 実施例 11 5-3 PAG-3 1 ○ 80 0.21 実施例 12 6-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 13 6-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例 16 8-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例 16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 17 8-2 PAG-3 1 ○ 80 0.22 実施例 18 9-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 19 9-2 <td>実施例4</td> <td>2-2</td> <td>PAG-1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>80</td> <td>0.22</td>	実施例4	2-2	PAG-1	1	0	80	0.22
実施列 7	実施例5	3-1	PAG-1	1	0	70	0.21
実施例 8 4-2 PAG-1 1 ○ 60 0.22 実施例 9 5-1 PAG-2 1 ○ 70 0.21 実施例 10 5-2 PAG-1 1 ○ 90 0.22 実施例 11 5-3 PAG-3 1 ○ 80 0.21 実施例 12 6-1 PAG-2 1 ○ 90 0.22 実施例 13 6-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例 15 7-2 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例 16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 18 9-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 19 9-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例 20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例 21 10-1<	実施例 6	3-2	PAG-3	2	0	90	0.21
実施例9 5-1 PAG-2 1 〇 70 0.21 実施例10 5-2 PAG-1 1 〇 90 0.22 実施例11 5-3 PAG-3 1 〇 80 0.21 実施例12 6-1 PAG-2 1 〇 90 0.22 実施例13 6-2 PAG-2 1 〇 80 0.22 実施例14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 ○ 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例19 9-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例20 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例21 10-2	実施例7	4-1	PAG-1	1	0	80	0.22
実施例10 5-2 PAG-1 1 O 90 0.22 実施例11 5-3 PAG-3 1 O 80 0.21 実施例12 6-1 PAG-2 1 O 90 0.22 実施例13 6-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例14 7-1 PAG-1 2 O 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 O 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 O 80 0.22 実施例19 9-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例20 9-3 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 O 50 0.20 実施例23 11-1	実施例8	4-2	PAG-1	1	0	60	0.22
実施列11 5-3 PAG-3 1 ○ 80 0.21 実施列12 6-1 PAG-2 1 ○ 90 0.22 実施列13 6-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施列14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施列15 7-2 PAG-3 1 ○ 90 0.22 実施列16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施列17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施列18 9-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施列19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施列20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施列21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施列23 11-1 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施列24 11-2 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施列25 12-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施列26 12-2 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施列27 13-1 PAG-1 1 ○ 45 0.20 実施列28 13-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施列29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施列29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22	実施例9	5-1	PAG-2	1	0	70	0.21
実施例12 6-1 PAG-2 1 O 90 0.22 実施例13 6-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例14 7-1 PAG-1 2 O 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 O 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 O 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 1 O 50 0.20 実施列20 9-3 PAG-2 2 O 50 0.20 実施列20 9-3 PAG-2 1 O 50 0.20 実施列20 9-3 PAG-2 1 O 50 0.20 実施列21 10-1 PAG-1 1 O 50 0.20 実施列23 11-1 PAG-2 1 O 45 0.20 実施列24 11-2	実施例10	5-2	PAG-1	1	0	90	0.22
実施例13 6-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 ○ 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例24 11-2	実施例11	5-3	PAG-3	1	0	80	0.21
実施例14 7-1 PAG-1 2 ○ 80 0.22 実施例15 7-2 PAG-3 1 ○ 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例22 10-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 ○ 45 0.20 実施例27 13-1	実施例12	6-1	PAG-2	1	0	90	0.22
実施例15 7-2 PAG-3 1 ○ 90 0.22 実施例16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例22 10-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 ○ 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例28 13-2	実施例13	6-2	PAG-2	11	0	80	0.22
実施例16 8-1 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例17 8-2 PAG-2 1 ○ 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例22 10-2 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 ○ 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例29 14-1	実施例14	7-1	PAG-1	2	0	80	0.22
実施例17 8-2 PAG-2 1 O 80 0.22 実施例18 9-1 PAG-3 1 O 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 2 O 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 O 50 0.20 実施例22 10-2 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 90 0.22 実施例30 14-2 <td>実施例15</td> <td>7-2</td> <td>PAG-3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>90</td> <td>0.22</td>	実施例15	7-2	PAG-3	1	0	90	0.22
実施例18 9-1 PAG-3 1 ○ 50 0.20 実施例19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例22 10-2 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 ○ 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-3 1 ○ 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 ○ 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 ○ 90 0.22 実施例31 R1	実施例16	8-1	PAG-2	1	0	80	0.22
実施例19 9-2 PAG-2 2 ○ 50 0.20 実施例20 9-3 PAG-2 1 ○ 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 ○ 50 0.20 実施例22 10-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 ○ 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 ○ 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 ○ 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 ○ 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 ○ 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例17	8-2	PAG-2	1	0	80	0.22
実施例20 9-3 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例21 10-1 PAG-1 1 O 50 0.20 実施例22 10-2 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例23 11-1 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例18	9-1	PAG-3	1		50	0.20
実施例2 1 10-1 PAG-1 1 O 50 0.20 実施例2 2 10-2 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例2 3 11-1 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例2 4 11-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例2 5 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例2 6 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例2 7 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例2 8 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例2 9 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例3 0 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例19	9-2	PAG-2	2	0	50	0.20
実施例2 2 10-2 PAG-2 1 O 50 0.20 実施例2 3 11-1 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例2 4 11-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例2 5 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例2 6 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例2 7 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例2 8 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例2 9 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例3 0 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例20	9-3	PAG-2	1	0	50	0.20
実施例23 11-1 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例24 11-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例25 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例21	10-1	PAG-1	1	0	50	0.20
実施例 2 4 11-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例 2 5 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例 2 6 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例 2 7 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例 2 8 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例 2 9 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例 3 0 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較別 1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例22	10-2	PAG-2	1	0	50	0.20
実施例25 12-1 PAG-3 1 O 45 0.20 実施例26 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例23	11-1	PAG-2	1	0	45	0.20
実施例26 12-2 PAG-2 1 O 45 0.20 実施例27 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例24	11-2	PAG-2	1	0	45	0.20
実施例27 13-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例28 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較列1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例25	12-1	PAG-3	1	0	45	0.20
実施例 2 8 13-2 PAG-3 2 O 90 0.22 実施例 2 9 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例 3 0 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較別 1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例26	12-2	PAG-2	1	0	45	0.20
実施例29 14-1 PAG-1 1 O 80 0.22 実施例30 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較例1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25		13-1	PAG-1	1		80	0.22
実施例 3 0 14-2 PAG-1 1 O 90 0.22 比較例 1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例28	13-2	PAG-3	2	0	90	0.22
比較例 1 R1 PAG-1 2 × 6000 0.25	実施例29	14-1	PAG-1	1	0	80	0.22
Habita -	実施例30	14-2	PAG-1	1	0	90	0.22
出版列2 R2 PAG-1 2 × 2000 0.24	比較例1	R1	PAG-1	2	×	6000	0.25
	出較到2	R2	PAG-1	2	×	2000	0.24

大統例 31 1-2 PAG-1 W-1 1 O 50 実施例 32 1-3 PAG-3 W-2 2 O 50 実施例 33 2-1 PAG-3 W-3 1 O 45 実施例 34 2-2 PAG-1 W-4 1 O 75 実施例 35 3-1 PAG-3 W-1 2 O 50	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
実施例 31 1-2 PAG-1 W-1 1 O 50 実施例 32 1-3 PAG-3 W-2 2 O 50 実施例 33 2-1 PAG-3 W-3 1 O 45 実施例 34 2-2 PAG-1 W-4 1 O 75 実施例 35 3-1 PAG-3 W-1 2 O 50	0.20 0.20 0.20 0.22
実施列31 1-2 PAG-1 W-1 1 O 50 実施列32 1-3 PAG-3 W-2 2 O 50 実施列33 2-1 PAG-3 W-8 1 O 45 実施列34 2-2 PAG-1 W-4 1 O 75 実施列35 3-1 PAG-3 W-1 2 O 50	0.20 0.20 0.20 0.22
実施例38 2-1 PAG-3 W-3 1 O 45 実施例34 2-2 PAG-1 W-4 1 O 75 実施例35 3-1 PAG-3 W-1 2 O 50	0.20 0.22
実施例34 2-2 PAG-1 W-4 1 O 75 実施例35 3-1 PAG-3 W-1 2 O 50	0.22
実施到 35 3-1 PAG-3 W-1 2 O 50	
	0.20
実施列36 3-2 PAG-8 W-2 1 ○ 60	0.20
実施列37 4-1 PAG-1 W-S 1 O 50	0.20
奥施列 38 4-2 PAG-3 W-4 1 O 60	0.22
実施例39 5-1 PAG-3 W-2 1 O 55	0.20
実施例 40 5-2 PAG-1 W-3 1 O 60	0.20
実施列41 5-3 PAG-8 W-1 2 O 50	0.20
実施列42 6-1 PAG-3 W-2 1 O 50	0.20
実施列48 6-2 PAG-3 W-3 1 O 45	0.20
実施例44 7-1 PAG-1 W-4 1 O 75	0.22
実施列 45 7-2 PAG-2 W-1 1 O 55	0.20
実施例 48 8-1 PAG-3 W-2 2 O 50	0.20
实施列 47 8-2 PAG-2 W-3 1 O 50	0.20
实施例 48 9-1 PAG-1 W-1 1 O 80	0.19
実施列 49 9-2 PAG-8 W-2 1 O 80	0.19
实施列 50 9-3 PAG-2 W-4 1 O 30	0.20
実施列 51 10-1 PAG-3 W-1 1 O 80	0.19
実施列 52 10-2 PAG-3 W-2 2 O 30	0.19
実施例 53 11-1 PAG-2 W-3 1 O 25	0.19
実施列54 11-2 PAG-2 W-4 1 O 35	0.19
実施例 55 12-1 PAG-2 W-1 1 O 25	0.19
実施例 56 12-2 PAG-1 W-4 1 O 35	0.20
実施列 57 13-1 PAG-1 W-2 2 O 55	0.20
実施列 58 13-2 PAG-2 W-3 1 O 50	0.20
実施例 59 14-1 PAG-2 W-1 1 O 55	0.20
実施列 60 14-2 PAG-2 W-1 1 O 50	0.21
比较列 3 R1 PAG-1 W-1 1 × 4000	0.24
比較別 4 R2 PAG-1 W-1 1 × 1800	0.28

【0110】表2、表3の結果から明らかなように、本 発明のポジ型レジスト組成物はそのすべてについて満足 30 マレーザー光に好適で、感度を劣化させずに、現像欠陥 がいくレベルにある。すなわち、ArFエキシマレーザ 一露光を始めとする遠紫外線を用いたリソグラフィーに 好適である。

[0111]

【発明の効果】本発明は、遠紫外光、特にArFエキシ の発生が防止され、得られるレジストパターンプロファ イルが優れ、コンタクトホールの解像力が優れたポジ型 レジスト組成物を提供できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 8 L	33/02		C 0 8 L	33/02	
	33/04			33/04	
G 0 3 F	7/004	5 0 4	G 0 3 F	7/004	5 0 4
H 0 1 L	21/027		H 0 1 L	21/30	5 0 2 R

(72)発明者 青合 利明

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内

F 夕一ム(参考) 2H025 AA00 AA02 AA03 AA04 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE10 CB14 CB41 CB42 CB45 CC04 4J002 BG011 BG031 BG071 CH022 CP032 EH047 EQ016 EU186 EU216 EV236 EV296 FD206 FD312 FD317 GP03 4J100 AJ02R AL08P AL08Q AL08R AM21R BA02R BA03R BA04R BA05R BA11Q BA11R BA12R BA15R BA34R BA37R BA38R BA58R BA59R BB01R BC04R BC08R BC09P BC22R BC23R BC48R BC53Q BC53R BC58R

CA05 JA38

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

beleets in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.